

賞状

因幡勇汰殿

LI SHUOXUN 殿

山口 篤 殿

岡田 晃 殿

放電加工による内部空間形状の創成に関する基礎的研究

日本機械学会論文集 第86巻, 第892号 (2020-12)

この論文は本会において審査の結果
日本機械学会賞に値するものと認め
ましたので規定により賞状を贈り
これを表彰します

2022年4月21日

日本機械学会

会長 佐田 豊

論文第792号